

ISSN 1606-867X (Print) ISSN 2687-0711 (Online)

Конденсированные среды и межфазные границы

https://journals.vsu.ru/kcmf/

Оригинальные статьи

Краткий обзор УДК 621.318:538 https://doi.org/10.17308/kcmf.2023.25/11472

Естественный ферромагнитный резонанс в микропроводе и его применения. Краткий обзор

С. А. Баранов^{1,2⊠}

¹Молдавский государственный университет, Институт прикладной физики, ул. Алексея Матеевича, 60, Кишинев MD–2028, Молдова

²Приднестровский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко, ул. 25 Октября, 128, Тирасполь 33000, Приднестровская Молдавская Республика

Аннотация

Проанализированы технологические аспекты метода Тейлора–Улитовского при изготовлении микропровода различной структуры.

Теоретически и экспериментально изучен естественный ферромагнитный резонанс (ЕФМР) в литых аморфных магнитных микро- и нанопроводах со стеклянной оболочкой. Явление ЕФМР обязано большим остаточным напряжениям, которые возникают в сердечнике микропровода в процессе литья. Эти напряжения вместе с магнитострикцией определяют магнитоупругую анизотропию. Помимо остаточных напряжений на частоту ЕФМР влияют внешние напряжения, приложенные к микропроводу или к композиту, содержащему так называемый стресс-эффект (СЭ).

Зависимость частоты ЕФМР от деформации и внешних напряжений для микропроводов предлагается использовать при дистанционной диагностике в медицине.

Ключевые слова: литой аморфный микро- и нанопровод в стеклянной оболочке, магнитострикция, естественный ферромагнитный резонанс

Источник финансирования: Работа выполнена при поддержке Молдавского национального проекта и проекта Приднестровского государственного университета имени Шевченко.

Для цитирования: Баранов С. А. Естественный ферромагнитный резонанс в микропроводе и его применения. Краткий обзор. *Конденсированные среды и межфазные границы*. 2023;25(4): 581–586. https://doi.org/10.17308/ kcmf.2023.25/11472

For citation: Baranov S. A. Natural ferromagnetic resonance in microwire and its application. Brief review. *Condensed Matter and Interphases*. 2023;25(4): 581–586. https://doi.org/10.17308/kcmf.2023.25/11472



[□] Сергей Алексеевич Баранов, e-mail: sabaranov07@mail.ru © Баранов С. А., 2023

С.А.Баранов

Естественный ферромагнитный резонанс в микропроводе и его применения

1. Введение

Цели настоящей работы – обратить внимание на возможность решения ряда технологических проблем, связанных с применением микро- и нанопроводов.

Одна из рассматриваемых проблем может быть связана с повышением механической прочности окон в промышленных зданиях и жилых домах. Другая проблема связана с электромагнитным экранированием. Обе эти проблемы связаны с защитой от террористических актов, поскольку террористы используют концентрированные электромагнитные импульсы для уничтожения компьютеров или другого электронного оборудования.

Эти задачи могут быть решены путем изготовления оконных стекол, армированных литыми аморфными микро- и нанопроводами в стеклянной оболочке (ЛАМНСО), имеющими специальный состав и структуру, что, с одной стороны, повышает их прочность на разрыв при механическом разрушении, а также придает им, с другой стороны, экранирующие свойства от электромагнитного излучения.

Предложенные идеи связаны с технологией производства литого аморфного микро- и нанопровода в стеклянной оболочке. Технология производства литого аморфного микро- и нанопровода в стеклянной оболочке (ЛАМНСО), изготовленного методом Тейлора–Улитовского, представлена, например, в [1–4] (см. ниже). Явление естественного ферромагнитного резонанса (ЕФМР) для литых микро- и нанопроводов с магнитной жилой в стеклянной оболочке (ЛАМНСО) изучено многими научными группами (основные результаты представлены в работах [3–7]).

В последнее время ЕФМР привлекает с точки зрения использования для бесконтактной диагностики деформации удаленных объектов [7]. Это возможно благодаря стресс-эффекту (СЭ) в ЕФМР. СЭ приводит к изменению частоты ЕФМР при деформации контролируемого объекта и, соответственно, механически связанной с ним магнитной жилы в ЛАМНСО. Изменение частоты ЕФМР может быть обнаружено при помощи высокочастотного приема отраженного сигнала радаром вблизи частоты ЕФМР по его отклонениям от первоначального значения [7]. Предлагаемое здесь дистанционное тестирование позволит осуществлять контроль указанных деформаций и напряжений.

В работе [7] нами предполагалось, что эти объекты могут быть объектами инфраструктуры, а

именно: мосты, плотины, дамбы, башни ветряных генераторов, высотные дома и трубы тепловых электростанций, набережные и т. д. Диагностика применима также и к перемещающимся объектам: это автомобили, самолеты, дроны, ракеты и т.д. Всем им могут грозить разрушения вследствие природных, или техногенных, а также и технологических катаклизмов (включая повторные или долговременные воздействия напряжений и деформаций). В настоящее время на данную тему, а именно, на возможность реализации предлагаемого метода контроля, нами проведены более подробные исследования. Были проанализированы СЭ конкретно к практическому применению (согласно [7]) в медицине. Исследованы изменения частоты естественного ферромагнитного резонанса (ЕФМР), которые определялись радаром по изменению поглощения электромагнитной волны на объекте с ЛАМНСО. Эти эффекты возникали от приложенных внешних механических напряжений. Экспериментально было исследовано поглощение композитных материалов в виде экранов со встроенными отрезками из ЛАМНСО. Выполнены и теоретические исследования, которые показали, что значительная доля поглощения может быть отнесена и к геометрическому резонансу [3, 4, 7–10]. Наибольший эффект ожидается также для нанопроводов, когда радиус жилы соизмерим с толщиной скин-слоя.

В научной литературе существуют параллельные исследования по использованию гигантского магнитного импеданса (ГМИ) для измерений подобных СЭ. (см., например, [8]). Однако использование эффекта ГМИ не технологично (этот вопрос уже освещался в [7]) и здесь рассматриваться не будет. Отметим, что влияние СЭ на ГМИ исследовалось и в [9].

Ценность предложенного здесь метода заключена в простоте его осуществления (см. ниже). Микропровод, если его использовать для диагностики напряжений внутри костной системы, должен быть помещен внутри костной системы, должен быть помещен внутри исследуемого объекта. С помощью СВЧ сканирования и анализа сигнала приемного устройства (радара) можно будет определять напряжения и деформацию костного объекта. Чтобы не облучать весь организм СВЧ излучением, ЛАМНСО можно использовать в поглощающих материалах для экранирования остальной части организма.

2. Технология производства микропровода

Известно, что ЛАМНСО изготовляется модифицированным методом Тейлора–УлитовскоКонденсированные среды и межфазные границы / Condensed Matter and Interphases 2023;25(4): 581–586

С. А. Баранов

Естественный ферромагнитный резонанс в микропроводе и его применения

го (см. [1-4]). Напомним, что для изготовления ЛАМНСО металлический сплав (в форме тонкого прутка) помещается в стеклянную трубку. Благодаря тому, что он разогревается до плавления стекла, а потом и металла в высокочастотном индукторе (см. рис. 1), часть стеклянной трубки, прилегающая к расплавленному металлу, размягчается, обволакивая металлическую каплю. Из капли вытягивают капилляр, заполняемый жидким металлом из сплава. Металл образует жилу микропровода, а стенки капилляра из силикатного стекла – ее стеклянную оболочку (которая часто служит и изоляцией). В зависимости от состава металлической капли (которая расположена в расплавленном состоянии в микрованне из силикатного стекла) и от скорости литья ЛАМНСО, структура жилы микро- и нанопровода может быть моно- или поликристаллической, аморфной и нанокристаллической (причем, возможно совмещение этих структур в жиле).

В [3] получена формула для радиуса микропровода *R*_c (внешний радиус стеклянной оболочки), который оценивается по формуле:

$$R_c \sim A\eta^{2-k} V_d^k \sigma_s^{1-k}, \tag{1}$$

где k – параметр, зависящий от скорости разливки (0 < k <1); $A \sim 1/\rho$, ρ – средняя плотность микропровода; V_d – скорость разливки; σ_s – поверхностное натяжение; η – динамическая вязкость стекла:

 $\eta \sim \eta_0 \exp\{\Delta H/RT + c[\exp(\varepsilon/RT) - 1]\},\$

где є ~ 2–10 кДж/моль, ΔH ~ 10² кДж/моль, R – универсальная газовая постоянная, η_0 – начальная вязкость стекла и *с* (*с* ~ 0.4–0.9) – материальные постоянные.

Формула (1) предполагает следующее асимптотики:

1. Если значение скорости вытягивания микропровода предельно маленькая, то значение R_c велико, и мы получаем формулу:

$$R_c \sim \eta^{5/3} V_d^{1/3} \sigma_s^{2/3}$$
, (1a)
где $k = 1/3$.

2. Если скорость разливки достаточно высока, то для *R*_получаем:

$$R_c \sim \eta^{4/3} V_d^{2/3} \sigma_s^{1/3}$$
, (1b)
rme $k = 2/3$.

2. В пределе чрезвычайно высокой скорости разливки, при $k \rightarrow 1$, получаем:

$$R_c \sim \eta V_d$$
 (1c)

Эти формулы подтверждены экспериментом.



Рис. 1. Процесс литья микропровода: *1* – стеклянная трубка; *2* – капля металла; *3* – индуктор; *4* – вода; *5* – микропровод со стеклянным покрытием; *6* – вращающаяся катушка для приема

Приведем простейшее решение задачи расчета остаточных напряжений (на поверхности между силикатным стеклом и металлом) для ЛАМНСО, которое уже рассматривалось, например, в [3]. Формулы для радиальной – $\sigma_{r(0)}$, тангенциальной – $\sigma_{\phi(0)}$ и осевой – $\sigma_{z(0)}$ компонент напряжений имеют вид [3]:

$$\sigma_{r(0)} = \sigma_{\varphi(0)} = P = \sigma_m \frac{kx}{\left(\frac{k}{3}+1\right)x + \frac{4}{3}},$$

$$\sigma_{z(0)} = P \frac{(k+1)x+2}{kx+1},$$

$$x = \left(\frac{R_c}{R_m}\right)^2 - 1,$$
(2)

 $σ_m = εE_1$, $ε = (α_1 - α_2)(T^* - T) ≈ 5 \cdot 10^{-3}$, $α_i - коэф$ фициенты термического расширения (КТР)металла (*i*= 1) и стекла (*i*= 2);*T** – температуразастывания композита в области контакта металла и стекла (*T** ~800–1000 K);*T*– температура, при которой проводится эксперимент;*R_m*–радиус металлической жилы микропровода $(<math>d_m = 2R_m$); *R_c* – внешний радиус стеклянной оболочки микропровода ($D_c = 2R_c$):

$$k = \frac{E_2}{E_1} \sim (0.3 \div 0.5),$$

 E_i – модули Юнга (металла (*i* = 1) и стекла (*i* = 2)).

Для упрощения приведенных формул коэффициенты Пуассона для стекла и металла взяты С.А.Баранов

Естественный ферромагнитный резонанс в микропроводе и его применения

~ 1/3. Согласно (1) наибольшим напряжением является продольное напряжение:

$$\sigma_{z(0)} \sim (2 \div 3) P$$
,

то есть:

$$\sigma_{z(0)} > \sigma_{r,\varphi(0)},$$

а максимум величины Р определится как:

 $P \rightarrow 0.5\sigma_m \sim 10^9 \text{ \Pia.}$

При дополнительной продольной деформации, имеющей место в случае, когда микропровод внедрен в твердую матрицу, которая сама деформируется под действием внешних воздействий, в выражение для остаточного осевого натяжения в металлической жиле добавляется член:

$$\sigma_{ez} = \frac{P_0}{S_m(k \ x \ +1)},$$
 (2,a)

где P_0 – это приложенная сила к композиту и, соответственно, к жиле микропровода; $S_m = \pi R_m^2$ – площадь сечения жилы микропровода; k – отношение модуля Юнга оболочки к модулю Юнга микропровода; x – отношение площади оболочки к площади микропровода (см. (1).

Приведем также формулы для напряжений внутри области металла (они представлены в [3]):

$$\sigma_{r} \approx P_{1}\left(1 - \frac{b_{1}^{2}}{r^{2}}\right),$$

$$\sigma_{\varphi} \approx P_{1}\left(1 + \frac{b_{1}^{2}}{r^{2}}\right),$$
(2b)

где
$$P_1' \approx \frac{P_1}{1 - (b_1 / R_m)^2} \approx P_1 \approx P$$

Эти формулы подтверждаются экспериментально.

3. Предпосылки к применению высокочастотных свойств микропровода

Теория НФМР представлена в работах [3–7]. Для ферромагнитного металлического цилиндра (с малым радиусом R_m), находящегося в ЛАМНСО, глубина скин-слоя определяется:

$$\delta \sim [\omega(\mu\mu_0)_e \Sigma_2]^{-1/2} \sim \delta_0(\mu)_e^{-1/2},$$
(3)

где $(\mu\mu_0)_e$ – эффективная высокочастотная магнитная проницаемость, а Σ_2 – электропроводность микропровода, ω – частота СВЧ.

В случае ЛАМНСО относительная высокочастотная магнитная проницаемость может достигать величины ~ 10³ в диапазоне частот ~ 9–10 ГГц; в этом случае глубина скин-слоя уменьшается до 1–2 мкм.

Известно (см. [3–5]), что если $R_m > \delta$, то общее выражение для частоты ферромагнитного резонанса (ФМР или для ЕФМР) ω равно:

$$(\omega/\gamma)^2 = (Hk + 4\pi M_s) \cdot Hk, \tag{3a}$$

где M_s – намагничивание насыщенности и γ – гиромагнитное отношение [3, 7]. Величина анизотропии оценивается, как $Hk \sim 3\lambda\sigma/Ms$, где λ – постоянная магнитострикция, и σ – эффективные механические напряжения в металлической жиле ЛАМНСО.



Рис. 2. *1* – средние поглощающие способности экрана, содержащего микропровода с ЕФМР в микроволновых частотах в пределах 10–12 ГГц для микропроводов из $\text{Fe}_{68}\text{C}_4\text{B}_{16}\text{Si}_{10}\text{Mn}_2$ ($R_m \sim 5$ мкм, $x \sim 5$); *2* – гипотетическая кривая поглощения в случае внешнего давления

С.А.Баранов

Для частоты ФМР и ЕФМР можно получить:

1 /

$$\omega(\text{GHz}) \approx \omega_0 \left(\frac{0.4x}{0.4x+1} + \frac{\sigma_{ez}}{\sigma_0} \right)^{1/2}, \qquad (4)$$

где $\omega_0(\text{GHz}) \approx 1.5(10^6 \, \lambda)^{\frac{1}{2}}$.

Таки образом, изменение геометрических параметров ЛАМНСО, приложенного внешнего напряжения и, главное, за счет магнитострикции позволяет перекрывать частотный диапазон от 1 до 12 ГГц, что создает предпосылки для применения ЛАМНСО для предложенных выше целей.

4. Заключение

В статье отражены основные результаты теории и эксперимента для производства литых микропроводов со стеклянной оболочкой. Метод непрерывного литья микропроводов со стеклянным покрытием (метод Тейлора–Улитовского) имеет некоторые ограничения, определяемые физическими свойствами металла и стекла. Диапазон рабочих температур литья специфичен для данного состава металлического сплава и определенного типа стекла, т. е. для каждой пары металлический сплав — стекло.

Предложены простые аналитические выражения для остаточных напряжений в металлической сердцевине микропровода, которые наглядно показывают их зависимость от отношения радиуса микропровода к радиусу металлического ядра и от соотношения модулей Юнга стекла и металла (см. формулы (1) и (2)). Теоретическое моделирование в соответствии с теорией термоупругой релаксации показывает, что остаточные напряжения возрастают от оси микропровода до поверхности его металлического сердечника, что соответствует полученным ранее экспериментальным данным. Таким образом, при изготовлении литых микропроводов методом Тейлора-Улитовского остаточные напряжения достигают максимальных значений на поверхности металлического сердечника.

Особенностью этих литых микропроводов является наличие остаточных напряжений, возникающих из-за разницы коэффициентов теплового расширения металлического сплава и стеклянного покрытия. Эта особенность является основным фактором, определяющим физические свойства таких микропроводов, в частности, их магнитные свойства.

Для ЛАМНСО частота ЕФМР зависит от остаточных напряжений и приложенных внешних механических напряжений. Явление ЕФМР, которое открыто нами в ЛАМНСО [3, 7], позволяет создавать новые материалы, работающие в области СВЧ с широким диапазоном частот. Существенное свойство ЕФМР в ЛАМНСО характеризуется тем, что в ЛАМНСО существует стресс-эффект (СЭ). Этот СЭ может быть использован для бесконтактной диагностики деформаций в отдаленных объектах. Эти объекты будут периодически сканироваться радаром (с плавающей частотой), чтобы определять отклонения от начальной частоты NFMR. Таким способом, можно отследить потенциально опасные деформации и напряжения у любых исследуемых объектов.

Рассмотрено применение микропроводов в композитах для улучшения поглощающих характеристик экранирования.

Конфликт интересов

Автор заявляет, что у него нет известных финансовых конфликтов интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в этой статье.

Список литературы

1. Taylor G. F. A method of drawing metallic filaments and a discussion of their properties and uses. *Physical Review*. 1924;23(5): 655–660. https://doi. org/10.1103/physrev.23.655

2. Vazquez M. Soft magnetic wires. *Physica B: Condensed Matter*. 2001;299(3-4): 302–313. https:// doi.org/10.1016/S0921-4526(01)00482-3

3. Baranov S. A., Larin V. S., Torcunov A. V. Technology, preparation and properties of the cast glass-coated magnetic microwires. *Crystals*. 2017;7(6): 1–12. https://doi.org/10.3390/cryst7060136

4. Peng H. X., Qin F. X., Phan M. H. *Ferromagnetic microwires composites: from sensors to microwave applications*. Springler: 2016. 245 p. https://10.1007/978-3-319-29276-2

5. Starostenko S. N., Rozanov K. N., Osipov A. V. Microwave properties of composites with glass coated amorphous magnetic microwires. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*.2006; 298 (1): 56–64. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2005.03.004

6. Yıldız F., Rameev B. Z., Tarapov S. I., Tagirov L. R., Aktaş B. High-frequency magnetoresonance absorption in amorphous magnetic microwires. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. 2002;247(2): 222–229. https://doi.org/10.1016/s0304-8853(02)00187-7

7. Adar E., Yosher A. M., Baranov S. A. Natural ferromagnetic resonance in cast microwires and its application to the safety control of infrastructures. *International Journal of Physics Research and Applica*-

С. А. Баранов

Естественный ферромагнитный резонанс в микропроводе и его применения

tions. 2020;3(1): 118–122. https://doi.org/10.29328/ journal.ijpra.1001028

8. Nematov M. G., Adam A. M., Panina L.V., ... Qin F. X. Magnetic anisotropy and stress-magnetoimpedance (S-MI) in current-annealed Co-rich glass-coated microwires with positive magnetostriction. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. 2019;474: 296–302. https://doi.org/10.1016/j. jmmm.2018.11.042

9. Buznikov N. A., Kim C. O. Modeling of torsion stress giant magnetoimpedance in amorphous wires with negative magnetostriction. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. 2007;315(2): 89–94. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2007.03.186

Информация об авторе

Сергей Алексеевич Баранов, д. ф.-м. н., в. н. с. Молдавского государственного университета, Института прикладной физики, лаборатории электрической и электрохимической обработки материалов (Кишинев, Молдова); доцент Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко (Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика). sabaranov07@mail.ru

Поступила в редакцию 28.09.2023; одобрена после рецензирования 10.10.2023; принята к публикации 16.10.2023; опубликована онлайн 25.12.2023.